

---

*Seminario  
de Elipsometría de Imagen*

---

Dr. Antonio González  
Accurion GmbH

**12 de Febrero de 2015**  
**Aula dirección**  
**EINA - Edificio Torres Quevedo**  
Universidad de Zaragoza  
Campus Rio Ebro  
**16:00h**

“La Elipsometría es un conocido método óptico no destructivo para la determinación del espesor de la película y las propiedades ópticas.

Elipsometría Imaging combina elipsometría y microscopía para cuantificar el espesor óptico en la escala microscópica, pero también para aumentar el contraste nanopelícula / sustrato.

La resolución espacial mejorada de imágenes potencialmente elipsométricas expande la elipsometría en nuevas áreas de microanálisis, microelectrónica, y bio-analíticas”.